動力学シミュレータを用いた MEMS マイクロロボットの運動動作の解析

Analysis of MEMS Microrobot Kinematics Using a Dynamics Simulator

〇楊一帆¹, 高住昂樹¹, 金子美泉², 内木場文男² YIFAN YANG¹, Koki Takasumi¹, Minami Kaneko², Fumio Uchikoba²

Abstract: With the development of microtechnology, there is growing anticipation for the development of microrobots capable of performing in minimally invasive medicine or maintenance within the precision machinery. In our previous study, we have developed a MEMS microrobot with legs constructed using a compound four-bar linkage mechanism. In this paper, our main objective is to conduct motion analysis of the microrobot. To achieve this, we have created a simulation environment capable of measuring external influences and will report our findings regarding the analysis of the microrobot's walking behavior.

1. はじめに

マイクロテクノロジーの発展により、マイクロロボ ットの応用は幅広い分野に期待されている.マイクロ ロボットは既存のロボットや人間の意志を手が届かな い狭隘な場所に拡張することができ、人間の限界領域 を広げられる.例えば、精密機械内部におけるメンテ ナンス作業を行うマイクロロボット^[1]、また医療分野 では、低侵襲処置が可能になるマイクロロボットがあ る^[2].しかし、ミリメートルサイズのマイクロロボッ トは、搭載できる空間が少ないため、自身が電源を搭 載し、自律的に移動する機能を盛り込むことが難しい. 北京航空航天大学の Mingjing Qi らは、静電アクチュ

エータにより駆動するマイクロロボットを開発し、質 量 47mg, 30mm/s で歩行を実現した^[3].

我々はこれまでに、4 足と 6 足の MEMS マイクロロ ボットを開発した^[4].マイクロロボットの筐体は MEMS 技術を用いて部材を作成し組み立てた.アクチ ュエータに形状記憶合金の一種の人工筋肉ワイヤを用 いた.脚部は複合節リンク機構で構成されている.ロ ボットの制御システムには、アナログ電子回路を用い て生体の神経回路の動作を再現した人工ニューラルネ ットワーク IC を搭載した.

しかし、マイクロロボットはサイズが小さく質量が 軽いため、外力による影響を受けやすい.また、マイ クロロボットが歩行中に受けた力とトルクの計算が難 しく、運動性能の解析が困難であった.マイクロロボ ットを安定して歩行させるには、運動性能を動力学的 に解析する必要である.

本論文では、3D化したマイクロロボットを動力学シ ミュレータに導入し、マイクロロボットの運動解析を 目的として、マイクロロボットの歩行動作のシミュレ ーションを行い、解析した結果を報告する.

2. マイクロロボットの脚部の動作

マイクロロボットの歩行動作を Figure 1 に示す.脚 部は複合 4 節リンク機構を組み合わせて作製した.複 合 4 節リンク機構は人工筋肉ワイヤの収縮と弛緩によ り直線運動を脚先の回転運動に変換できる.



Figure 1. Leg motion of microrobot

 マイクロロボットのシミュレーションの動作設定 本研究では、シーメンス株式会社が開発した
Simcenter 3D というソフトウェアを使用した.
Simcenter 3D を用い、マイクロロボットの脚部の動作 を作成し、歩行動作を生成した.マイクロロボットの
モデルを Figure 2 に示す.モデルは実物と同じように 全長 9mm×幅 3mm×高さ 4.66mm、重量が 6.2×10⁻⁵kg を設定し、人工筋肉ワイヤの長さを 1.2mm、収縮量を
0.09mmを設定した.脚部の構成部材を Figure 3 に示し、
長さと重量は Table 1 を示し、各脚の重量が2.651× 10⁻³g となった.



Figure 2. Six-leg microrobot model in dynamics simulator

1:日大理工・院(前)・精機 2:日大理工・教員・精機



Figure 3. Components of legs

構成部材	長さ[mm]	重量[g]	
1	1.8 5.662×10^{-4}		
2	1.0 1.5	$7.125 imes 10^{-4}$	
3	1.4 2.846 × 10 ⁻		
4	1.56	3.866×10^{-4}	
5	0.8 0.8	4.169×10^{-4}	
6	1.0 2.846×10^{-4}		

Table 1. 脚の構成部材の長さと重量

マイクロロボットの歩容は、6足昆虫の歩行を模倣し 三点接地により歩行をする.シミュレーションでは、 IC 回路の代わりに STEP 関数を使用し直動ジョイント を駆動させた. Figure 4に STEP 関数によるジョイント の駆動信号を示す.地面をシミュレーションに取り入 れ、脚と地面の接触を設定することで、マイクロロボ ットが地面で歩行動作する環境を構築した.

Pandler mak	Are 1	Pantine rath for	
6.M	math Raw, Classicard)	410 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	auth_tore_2 lokroe#11
0.00		1.00	
0.85		6.65	
I CAN		Î.	
* 4.18 -			
4.1			
420	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	434 5.28 6.3 6.75	- La - La - La - 1

Figure 4. Step function of legs

4. シミュレーションの結果と考察

シミュレーションの結果として、マイクロロボット の歩行時間を2秒とし、脚の切り替え間隔が0.3秒の 歩行が再現できた.脚の収縮量が0.23mmとなった.左 前脚を例として、脚を駆動する人工筋肉ワイヤの力 (左)及び脚に受けた力(右)をFigure4に示す.人工筋肉 ワイヤの力の範囲が0~0.058Nとなり、脚に受ける力 の範囲は0~0.0041Nとなった.

Figure 5 から, 1.4~1.6s の間に力に受けた. この時, 他の足が地面との摩擦により, 完全に曲げたり伸びた りすることがなく, 左前脚が接地したと考えられる. そのため, 足と地面に関する接触の摩擦を考える. ま た, グラフで急激に増幅したデータが読み取れる. 歩 行時間が短くためグラフの特性が読み取れにくくなっ た.シミュレーション時間を増加して,人工筋肉ワイ ヤの力の線図の特性を確認する必要がある.



Figure 5. Force diagram of Six-leg microrobot

シミュレーションモデルの歩行の結果は,理想的な 歩行状態を表す.しかしながら,実際にマイクロロボ ットが歩行した時,アクチュエータとした人工筋肉ワ イヤの伸縮率のばらつきにより脚が完全に接地しない 場合があると考える.実物の歩行動作と比較すると, 実物が歩行途中に足が滑ることだけでなく,脚が完全 に伸びずに歩幅が小さくなったため,歩行距離はモデ ルより短くなることがあった.

5. まとめ

本研究では、マイクロロボットの運動解析を目的と し、動力学シミュレータを用いたマイクロロボットの 歩行動作のシミュレーションを行い、マイクロロボッ トのモデルと実物の歩行運動を比較した.

今後の研究は、6 足マイクロロボットの歩行運動を 解析した上で、脚が正常に動作しなかった時のロボッ トの歩行を確認し、また歩行環境を変更して、環境の 変化によるマイクロロボットの歩行動作を確認する.

6. 謝辞

本研究は、日本大学特別研究の一部助成を受けた. ここに感謝の意を表する.

7. 参考文献

 SD. DE RIVAZ *et al*: "Inverted and vertical climbing of a quadrupedal microrobot using electroadhesion", SCIENCE ROBOTICS, Vol. 3, No. 25, 2018

[2] M. Miskin, P. McEuen,: "Tiny robots with giant

potential," TED talk, Google Scholar, 2019

[3] Mingjing Qi *et al*: "A fast-moving electrostatic crawling insect", IEEE MEMS, pp761-764, 2017

[4] Daisuke Tanaka *et al*: "Four-leg independent mechanism for MEMS microrobot", Artificial Life and Robotics Vol. 22, No.3, pp380–384, 2017